○第 34 号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　24

⑵　調達件名及び数量　薄膜製造装置間超高真空試料搬送装置　１式

⑶　調達件名の特質等　入札説明書及び仕様書による。

⑷　納入期限　平成23年２月28日

⑸　納入場所　独立行政法人物質・材料研究機構

⑹　入札方法　第33号に同じ。

2　競争参加資格　第33号に同じ。

3　入札書の提出場所等

⑴　入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先　第33号に同じ。

⑵　入札説明書の交付方法　第33号に同じ。

⑶　入札説明会の日時及び場所　平成22年８月９日15時00分　独立行政法人物質・材料研究機構千現地区入札室

⑷　入札書の受領期限　平成22年９月17日17時00分

⑸　開札の日時及び場所　平成22年10月４日15時00分　独立行政法人物質・材料研究機構千現地区入札室

4　その他　第33号に同じ。

5　Summary

⑴　Contracting Entity : The same as the notice No. 33

⑵　Classification of the products to be procured : 24

⑶　Nature and quantity of the products to be purchased : Ultrahigh vacuum thin film transfer system between existing sputtering machines 1 Set

⑷　Delivery period : By 28, February, 2011

⑸　Delivery place : National Institute for Materials Science

⑹　Qualification for participating in the tendering procedures : The same as the notice No. 33

⑺　Time-limit of tender : 5 : 00 PM, 17, September, 2010

⑻　Contact point for the notice : The same as the notice No. 33

○第 35 号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　24

⑵　調達件名及び数量　超高分解能走査型ヘリウムイオン顕微鏡　１式

⑶　調達件名の特質等　入札説明書及び仕様書による。

⑷　納入期限　平成23年３月25日

⑸　納入場所　独立行政法人物質・材料研究機構

⑹　入札方法　第33号に同じ。

2　競争参加資格　第33号に同じ。

3　入札書の提出場所等

⑴　入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
〒305―0047 茨城県つくば市千現一丁目２番地１　独立行政法人物質・材料研究機構　総務部契約課　高田　烈将　電話029―859―2595

⑵　入札説明書の交付方法　上記３⑴の交付場所にて交付する。

⑶　入札説明会の日時及び場所　平成22年８月19日14時00分　独立行政法人物質・材料研究機構千現地区入札室

⑷　入札書の受領期限　平成22年９月17日17時00分

⑸　開札の日時及び場所　平成22年９月30日16時00分　独立行政法人物質・材料研究機構千現地区入札室

4　その他　第33号に同じ。

5　Summary

⑴　Contracting Entity : The same as the notice No. 33

⑵　Classification of the products to be procured : 24

⑶　Nature and quantity of the products to be purchased : Ultrahigh resolution scanning helium ion microscope 1 Set

⑷　Delivery period : By 25, March, 2011

⑸　Delivery place : National Institute for Materials Science

⑹　Qualification for participating in the tendering procedures : The same as the notice No. 33

⑺　Time-limit of tender : 5 : 00 PM, 17, September, 2010

⑻　Contact point for the notice : Yasuyuki Takada, Contract Section, General Affairs Division, National Institute for Materials Science, 1―2―1 Sengen, Tsukuba, Ibaraki, 305―0047 Japan, TEL 029―859―2595

○第 36 号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　24

⑵　調達件名及び数量　ナノ集束荷電粒子ビーム加工装置　１式

⑶　調達件名の特質等　入札説明書及び仕様書による。

⑷　納入期限　平成23年２月28日

⑸　納入場所　独立行政法人物質・材料研究機構

⑹　入札方法　第33号に同じ。

2　競争参加資格　第33号に同じ。

3　入札書の提出場所等

⑴　入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
〒305―0047 茨城県つくば市千現一丁目２番地１　独立行政法人物質・材料研究機構　総務部契約課　小田部宜子　電話029―859―2097

⑵　入札説明書の交付方法　上記３⑴の交付場所にて交付する。

⑶　入札説明会の日時及び場所　平成22年８月19日15時00分　独立行政法人物質・材料研究機構千現地区入札室

⑷　入札書の受領期限　平成22年９月17日17時00分

⑸　開札の日時及び場所　平成22年10月１日15時00分　独立行政法人物質・材料研究機構千現地区入札室

4　その他　第33号に同じ。

5　Summary

⑴　Contracting Entity : The same as the notice No. 33

⑵　Classification of the products to be procured : 24

⑶　Nature and quantity of the products to be purchased : Nano-focused ion beam system 1 Set

⑷　Delivery period : By 28, February, 2011

⑸　Delivery place : National Institute for Materials Science

⑹　Qualification for participating in the tendering procedures : The same as the notice No. 33

⑺　Time-limit of tender : 5 : 00 PM, 17, September, 2010

⑻　Contact point for the notice : Noriko Otabe, Contract Section, General Affairs Division, National Institute for Materials Science, 1―2―1 Sengen, Tsukuba, Ibaraki, 305―0047 Japan, TEL 029―859―2097

○第 37 号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　24

⑵　調達件名及び数量　超高精度電子線描画装置　１式

⑶　調達件名の特質等　入札説明書及び仕様書による。

⑷　納入期限　平成23年３月25日

⑸　納入場所　独立行政法人物質・材料研究機構

⑹　入札方法　第33号に同じ。

2　競争参加資格　第33号に同じ。

3　入札書の提出場所等

⑴　入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先　第36号に同じ。

⑵　入札説明書の交付方法　第36号に同じ。